

エレクトロニクス部会ニュース No. 2

・平成 20 年 11 月 6 日(木)

部会ニュース No.2 をお届けします。内容は 12 月 8 日に開催予定の**幹事会のご案内**と**化学工学会第 74 年会講演募集のご案内**です。

化学工学会第 74 年会の開催場所は、副部長羽深先生の所属する横浜国立大学です。皆様是非講演申込みをお願い申し上げます。特に大学の先生方よろしくお願い申し上げます。

(1) 平成 20 年度第 5 回幹事会

標記会議を次の要領で開催します。議題は主として部会の継続申請と今後の部会の在り方等です。どなたでも出席できますので、どうぞご出席ください。

1. 日時：平成 20 年 12 月 8 日 (月) 14:00 ~ 17 : 30
2. 場所：住友ベークライト(株)20 階会議室
3. 議題： 継続申請について
今後の活動計画
来年度シンポジウムについて 等

(2) 化学工学会第 74 年会講演募集

標記研究発表会が次の要領で開催されます。場所は下記の通り副部長羽深先生の所属する横浜国立大学です。皆様奮って講演申込みをお願い申し上げます。

日時：平成 21 年 3 月 18 日(水) - 20 日(金)

場所：横浜国立大学

研究発表分野：1. 基礎物性、2. 粒子・流体プロセス、3. 熱工学、4. 分離プロセス、5. 反応工学、6. システム・情報・シミュレーション、7. バイオ、8. 超臨界流体、9. エネルギー、10. 安全、11. エレクトロニクス、12. 材料・界面、13. 環境、14. 広領域

11. エレクトロニクスの細分類は次の通りです。

- 11-a 半導体製造・微細加工技術
- 11-b マイクロウェットプロセス
- 11-c IC からの放熱と材料
- 11-d IC 関連の微粒子工学・レオロジー・シミュレーション・環境問題・化学 IC
- 11-e 光・電気複合実装

11-f 表・界面とインターコネクション

11-g システムオンパネル (SOP)

11-h 次世代 SIP 用実装基板

11-i その他

講演申込期間：平成 20 年 11 月 6 日(木) - 11 月 25 日(火)22 : 00

講演資格：講演申込者は化学工学会会員。研究発表を行う登壇者は化学工学会正会員
or 法人会員の社員 or 学生会員 or 部会個人特別会員です。

申込方法その他 74 年会の詳細については下記ホームページをご覧ください。

<http://www2.scej.org/meeting/74a/>

以上